Family list
1 family member for:
JP4281425
Derived from 1 application.

DISPLAY ELEMENT Publication into: JP4283425 A - 3992-10-07

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

DIALOG(R)File 347:JAPIO -(c) 2004 JPO & JAPIO, All rts, reserv.

Image available DISPLAY ELEMENT

PUB. NO.:

04-281425 [JP 4281425 A]

PUBLISHED:

October 07, 1992 (19921007)

INVENTOR(s): KOBAYASHI HIDEKAZU

APPLICANT(s): SEIKO EPSON CORP [000236] (A Japunese Company or

Corporation)

, JP (Japan)

APPL. NO.:

03-044704 [JP 9144704]

FILED:

March 11, 1991 (19910311)

INTL CLASS:

[5] G02F-001/1333; G02F-001/133; G02F-001/1337

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 14.2

(ORGANIC CHEMISTRY - High Polymer Molecular Compounds)

JAPIO KEYWORD:R005 (PIEZOELECTRIC FERROELECTRIC SUBSTANCES);

R011 (LIQUID

CRYSTALS); R044 (CHEMISTRY - Photosensitive Resins); R119

(CHEMISTRY -- Heat Resistant Resins); R124 (CHEMISTRY --

Epoxy Resins)

JOURNAL:

Section: P. Section No. 1488, Vol. 17, No. 78, Pg. 52,

February 16, 1993 (19930216)

ABSTRACT

PURPOSE: To obtain the display element having a memory characteristic even with the thick liquid crystal layer of a ferroelectric liquid crystal element by orienting and fixing a high polymer into a liquid crystal.

CONSTITUTION: A photosetting resin, thermoplastic resin, thermosetting resin or high-polymer liquid crystal is used as the matrix of the ferroelectric liquid crystal display element and is oriented together with the liquid crystal. Namely, electrodes 2 and electrodes 7 are first formed by a vapor deposition method on the surfaces of a substrate 1 and substrate 8 having flat surfaces and these substrates 1, 8 are spin coated with a prescribed dimethyl acetoamide solution and the coating is baked at a prescribed temperature Both surfaces are then subjected to an orientation treatment by rubbing to form oriented films 3 and 6. These substrates are so fixed that the surfaces of the oriented films 3, 6 are disposed to face each other to form a prescribed spacing. A mixture composed of paraphenyl phenol methacrylate and the liquid crystal is scaled in this spacing and is slowly cooled to orient the liquid crystal/monomer mixture. The mixture is then irradiated with UV rays at room temperature, by which the liquid crystal and the high polymer are separated in phase.

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出數公開書号

特開平4-281425

(43)公開日 平成4年(1992)10月7日

(51) Int.Cl.*	1/1333	鐵河紀号	庁内整理番号 8908-2K	FI	技術表示實所
	1/133	560	7820—2K		
	1/1937	510	8806-2K		

審査請求 未請求 請求項の数8(全 % 頁)

(21) 出剧番号	特惠平3-44704	(71)出題人	000002369
			セイコーエプソン株式会社
(22) 出蒙日	平成8年(1991)3月11日	j	東京都新南区西新宿2丁目4番1号
		(72)発明者	小林英和
		1	長坂県御助市大和3丁目3番5号セイコー
			エブソン株式会社内
		(74)代理人	弁理士 鈴木 書三郎 (外1名)
		1	
		}	
		ł	

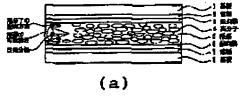
(54) 【発明の名称】 表示業子

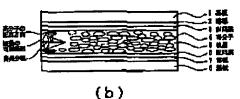
(57) [3887]

[日的] 強誘電性被暴家子において、厚い被暴層でも メモリー性を有する表示業子を提供する。

【構成】 独領電性被暴表示案子において、光硬化構 記、熱可塑樹堅、熱硬化樹脂あるいは直分子被品をマト リックスとして用い、被晶とともに配向させる。

【効果】 厚い液晶層でもメモリー性を発現できるので 大面積の表示素子を参紹りよく生産できる。





【特許請求の範囲】

【前状項1】 強制電性組品を用いた表示素子におい て、彼品層中に高分子を分散かつ配向させたことを特徴 とする表示書子。

1

【院录項2】 前面表示事子において、被品と高分子あ るいは高分子倫閣体が互いに相密して、しから被話状態 をとる程度伝統を有し、この液晶状態で1方向に配向さ せ、その後高分子的躯体を高分子化するかあるいは高分 子部分を硬化させて、液晶部分と相分離させたことを特 様とする健康項1 記載の表示案子。

【酵菜項3】 前記表示素子において、被基中に2倍性 色素を混合したことを特徴とする輸送項1亿数の表示素

【請求項4】 前記被品/高分子層に用いる高分子材料 が光硬化型であることを特徴とする商求項1 記載の表示 票子、

【贈求項5】 前記被品/英分子層に用いる高分子材料 が禁煙化型であることを特徴とする防水項1記載の表示 未子、

が集可重型であることを特徴とする間求項1 記載の表示

【請求項7】 的記被品/高分子層に用いる高分子材料 が高分子被品であることを特徴とする前求項1配偶の表 示事子。

【糖求項8】 前配被品/高分子層に用いる高分子材料 が液晶との共密媒を有し、相語した状態で液温層をとる ことを特徴とする関項項1記載の表示素子。

【発明の詳細な説明】

[Oop 1]

[産業 Lの利用分野] 本発明はディスプレイあるいはブ ロジェクターなどに応用される表示案子の動作原理及び 維治と関する。

[0002]

【従来の技術】従来の強鋒電性技品を用いた表示素子は アプライド フィジックス レターズ1980年 第3 6巻 899ページなど、多数の文献によって紹介され ている。表面安定測過霧無性療品素子(Burface -stabilised ferroelectric と呼ばれるように2枚の基板に強度電性被品を供持して はじめてSSPLC特有の性質であるメモリー性が発剤 される(図2字類)。 強誘電性液品の1つであるカイラ ルスメクチック C 検品は 関2 に示したように、配向方向 を鞠とする円能上を任意に動き回ることが出来る。この 液晶を2枚の基板でごく等く(2μπ程度以下)に使み 込むことにより、被馬分子は円錐上の任意の点をとるこ とが困難となり、殴2に示した2つの安定な位置のどち ちかをとるようになる。この2つの位置のどちらをとる かは印度する世界の極性によって決まり、これにより差 50 妻子を2枚の昼光板で挟んで素子評価を行った。

示を行うことが山来る。1度表示状態を選択したら、電 界を除いてもその表示状態が保存される。すたわちメモ リー性を有する。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし従来の方法で は、メモリー性を発現させるために2枚の基板の開業を どんなに工夫しても4 um以下、鍵むらくは2 um以下 **にしなければならない。これは大容量大面積の会示素子** を作製するにおいては政命的であり、ほとんど不可能に 10 ifiv.

[0004] そこで本発明はこのような課題を解決する ものであり、その目的とするところは、後品中に真分子 配向させて固定することにより、SSFLC仲有のメモ リー性を生かした大容量大道面表示を実現することにあ ᅐ.

[00063

【課題を解決するための手段】本発明は、独誘常性被品 を用いた表示表子において、被品制中に高分子を分散か つ配向させたことを特徴とする。また、前記表示者子に 【請求項 6】 前記被品/高分子層に用いる高分子材料 20 おいて、被品と高分子あるいは高分子前駆体が互いに相 得して、しかも液晶状態をとる温度微域を有し、この酸 品状態で1方向に配向させ、その拠高分子的躯体を高分 子化するかあるいは高分子部分を硬化させて、被暴部分 と相分離させたことも特徴とする。さらに被暴中に2色 性色素を含有していても良い。高分子に用いる高分子材 料が光硬化型、熱硬化型、熱可製型、高分子製品、ある いば被品との共常媒を有し、相響した状態で被品層をと ろものでもよい、

> 【0006】以上の構成により、図1に示したように高 30 分子部分は被暴に沿って配向する。被基部分は高分子部 分によって挟まれている(開酸1~2μm程度)ため、 独勝電性被基特有のメモリー性を発現するのである。

【0007】以下、実施例により本発明の解析を示す。 [8000]

【実験例】 (実施例1) 図1に本発明の表示案子におけ る斯面図を示した。赤子の序製法について説明する。ま ず表面の平坦な基板1及び基板8の表面に電極2及び電 他?安藤着法により形成した。これらの基板にSPー? 40(東レ社製)の2%ジメチルアセトアミド幣衝をス liquid crystal 略してSSFLC) 40 ピンコート (3000RPM 30秒) した。250℃ にて僕成し両面ともラピングによる配向処理を施し、配 向膜3及び配向費6とした。これら2枚の基板の配向費 表面を向かい合わせて関係(以後この関節をセル序とよ ぶ) 10μmになるように固定した。この間隙にバラフ ェニルフェノールメタクリル産エステルと被品(CS~ 1011、チッソ社製)を15:85で100でにて産 合したものを封入して休冷し液晶/モノマー混合物を配 向させ、緊急にて業外盤を開射したところ、液晶と高分 子が相分離し、ほとんど透明な素子を作製できた。この 【0008】次に素子の駆動方法であるが、対向する2枚の電極間に20Vあるいは-2DVなる電界を印加した。図3に電気光子特性を示した。個光板2枚の透過率100%として透過率80%が得られた。遠光時では透過率1%が得られた。しかも電界を酔いた後も表示を保持することが出来、1日後も変化無かった。

Q

{0011} セル厚によっては光透過時に色が付くことがあるが、位相差板をいれることにより解消することが出来る。もちろんセル厚はここに示した他に限らない。ただしあまり厚くすると駆動電圧が高くなる。

[0012] また2色性色素を混合しておけば、表示状態のパラエティを増すことが出来る。

【0013】 (実施費2) 本実施研では用いる高分子と 20 して熱硬化型高分子を用いた例を示した。第1 箇に本発 明の表示条子における新面図を示した。案子の作製法に ついて説明する。まず表面の平坦な基板1及び基板8の 表面に電腦2及び電腦7を蒸着法により形成した。これ ちの基度にSP-740(東レ社製)の2名ジメチルア セトアミド解放をスピンゴート(3000RPM 30 **巻)した。250℃にて焼成し、両面ともラビングによ** る配向処理を施し、配向護3及び配向護6とした。これ ら2枚の基役の配向競表面を向かい合わせてセル厚10 μmになるように固定した。この間臓にエポキシ系微脂 30 としてYDF-170 (東都化成類) と硬化剤121 (独化シェル型)を用い、これと被品(201377 6、メルク社製) を1:9で100℃にて関合したもの を封入して株拾し液晶/モノマー部合物を配向させ、塩 温にて1日放査したところ、検品と高分子が収分離し、 ほとんど透明な素子を作製で含た。この素子を2枚の個 光板で挟んで評価した。

[0014] 次に乗子の駆動方法であるが、対向する2枚の電極間に20Vあるいは~20Vなる電界を印加した。 透過率70%が得られた。 途光時では透過率1%が ゆ 得られた。 しかも電界を除いた後も表示を保持することが出来、1日後も変化物かった。

【0015】 ここで用いる高分子は液晶と混合してもなおかつ液晶相を示し、液晶状態で熱硬化固合できるもので、高分子骨格中にペンゼン骨格、ナフタレン骨格、好ましくはピフェニル骨格が導入されていれば液晶との割和性が向上するので配向しやすくなり好都合である。また、高分子中にペンゼン骨格を有しなくとも、液晶とともに配向する高分子であれば同様に用いることができる。たとえば、4,4'-n-プロピルピフェニルーの

 ω , ω' \sim シイソシアネートとピフェニルのジオールを 混合し重合させることもできる。

【0016】(実施例3)本実施例では用いる高分子として熱可饱型高分子を用いた例を示した。第1図に本発明の表示案子における前面図を示した。第1図に本発明の表示案子における前面図を示した。第1図に本発8の表面に電極2及び電極7を蒸落技により形成した。これ5の基板にSP-740(東レ社製)の2%シメテルアセトアミド溶液をスピンコート(3000RPM 30秒)した。250℃にて核成し、両面ともラピングによる配向処理を施し、配向膜3及び配向族6とした。これ52枚の基板の配向講表面を向かい合わせてセル厚10μいになるように固定した。との間臓に繋可重機開尿リロメテルスチレンを用い、これと核晶(DOF0004大日本インキ社製)を190℃にで関合したものを封入して徐みし被晶/機関級合物を配向させ重温としたところ。透明な余子を作製できた。この妻子を2枚の偏光核で挟んで評価した。

【0017】女に乗子の駆動方法であるが、対向する2枚の電値間に20Vあるいは-20Vなる電界を印加した。選通率50%が得られた。速光時では通通率1%が得られた。しかも電界を除いた後も表示を保持することが出来、1日後も変化無かった。

【0018】高分子としては、ペンゼン情格、ナフタレン情格、ピフェニル情格を保護あるいは主頭に導入するなど、被品分子となどみやすい情格を導入すれば良い。ここで用いる高分子は使用程度より高級で液晶と相信し、更に相話した複品状態で配向し、冷却して高分子と被品を紹分値できる熱可塑性高分子であればよい。

[0019] セル厚によっては光透過時に色が付くことがあるが、位相差板をいれることにより解析することが出来る。もちろんセル厚はここに示した値に取らない、ただしあまり厚くすると歌鳴電圧が高くなる。

【0020】また2色性色素を混合しておけば、表示状態のパラエティを増すことが出来る。

(0021) (実施例4) 本実施制では用いる高分子として高分子液晶を用いた例を示した。第1面に本発明の表示素子における新面図を示した。第4の作業法について説明する。まず表面の平坦な基板1及び基板8の表面に電框2及び確程7を掲載技により形成した。これらの基板にSP-740(東レ社製)の2×ジメチルアセトアミド常校をスピンコート(8000RPM 80秒)した。250℃にて焼成し、両面ともラピングによる配向処理を施し、配向膜3及び配向膜6とした。これら2枚の基板の配向膜表面を向かい合わせてセル厚10μmになるように固定した。

[0022] この間離にシアノピフェノール基を有する 傾野型高分子液晶(A)

(0023)

(化1)

```
特別平4ー281425
                           (4)
    -- (CH2-CH) n-
         COO- (CHz) z-OCoHoCoHoCN
    (冬方初転移点は112℃、ネマチック相転移点は82℃、 C8H4はペンゼン
    強を示す。)
                            ★が出来、1日後も変化無かった。
[0024] を用い、これと被島 (CS-1011、チ
ッソ社製) を120℃にて1:9で混合したものを対入
                              【0026】ここで用いる高分子被品は使用程度より高
して徐帝し、徳島/高分子被島鹿合物を配向させ40℃ 20 塩で被晶と相溶し、更に相溶した液晶状態で配向し、冷
としたとしたところ、被品と高分子按品が相分離してい
                             加して高分子と被品を使用温度にて相分離できるもので
                             あれば倒鎖型主領型を問わず同様に用いることができ
るにも関わらず透明な素子を作製できた。
                              る。 たとえば、
[0025] 次に素子の組動力後であるが、対向する2
                              [0027]
枚の電極助に20Vあるいは−20Vなる電界を印卸し
                              [化2]
た。強逼率80米が得られた。進光時では透過率1米が
得られた。しかも電界を除いた後も表示を保持することも
           - (CH2-CH) a-
                 COO- (CH2) =-OC6H4C6H4CN
           (血は正の整数、C6H4はベンゼン療を示す。)
[0028]
                              [化3]
     - (CH2-CH) =-
           COO- (CH2) -- OC-H4CaH4OR
     (mは正の整数、Rはアルキル基、C6H4はペンゼン理を示す。)
                           30 [4E4]
[0029]
     -(CH_2-CH)_{x-}
           COO ~ (CH2) a-OC6H4COOC6H4OR
     (血は正の整数、Rはアルキル基、CBH4はベンゼン球を示す。)
                              [化5]
 [0036]
            CH₃
     - (CH2-CH) .-
          COO- (CH2) g-OCbH4C6B4CN
     (警方相転移点は112℃、ネマチック相転移点は50℃、C6貫4はベンゼン
     葉を示す。)
```

[0081]

[E6]

(CBH4はベンゼン環を示す。)

【0035】などの高分子被品を用いることができる。 もちろんことに示した高分子はほんの1例であり、用い る数晶などにより構造の最適化を図る必要がある。また 本実施例において、被晶と高分子接晶との相溶性が思い 幼 場合には披基と高分子粧品の共務業を用いることもでき る。その場合、共溶媒を宿合した時点で検絡相を有し、 配向させた後に散媒を侵去し、被品と高分了使品を相分 鑑させる。

【0036】(完施例5)本実施例では実施例1、実施 例2、実施例3、及び実施例4において反射モードとし た場合についての何を示す。図1において基板8上に形 成した電極でを透明薬電材料から全属材料にするだけで 反射モードとすることができる。具体的にはアルミニク ムを用いた。彼みだし光例に個光板1枚を配置した。反 60 の基板を用いたが、1枚の基板上に被品/高分子層を形

射モードとすることでセル厚を半分にできるため事動機 近を半分にできる利点がある。具体的には、セル序5点 血で転動を圧10Vとすることができた。

【0037】以上実施例1から実施例5に終いてはセル 厚によっては光透過時に色が付くことがあるが、 位相差 板をいれることにより解析することが出来る。 もちろん セル単はここに示した値に限らない。ただしおまり序ぐ すると駆動電圧が高くなる。また2台性色素を混合して おけば、表示状態のパラエティを増すことが出来る。

【0038】ただし光硬化型のモノマーを用いた場合に は色素が光を吸収するため高分子化できないので、熱硬 化型、熱可塑型、高分子液晶型および溶媒を用いる方法 だついて実施することができる。また、実施例では2枚 y

成することもできる。用いる配向検注ボリイミドに取ら ず、ボリビニルアルコール、ボリエステル、アクリルな ど、液晶を配向させる物であれば何でも良い。主た配向 処理は片面の基板のみでも効果性ある。液晶はここに示した的に取らず、強調電性を示す物であれば用いることができる。液晶の含有量は高分子モノマーに対して50 ~95%が最適である。液晶含有量がこれより少ないと 健界に対して応答しなくなり、またこれより少ないと 健界に対して応答しなくなり、またこれより多いと効果がなくなる。歌動方法は健楽の強誘電性液晶用の駆動方法をそのまま用いることができる。本発明は以上の実施のみならず、ディスプレイ、開光率子、ライトバル ブ、議光ミラーなどに応用が可能である。 図3 1 本発明の表示線 (a) 上基板から上述 ボす業子観念図である。 (b) 下基板から上述 ボす業子観念図である。 (b) 下基板から上述 ボす業子観念図である。 (c) 下基板から上述 ボす業子観念図である。 (d) 下基板から上述 ボす業子観念図である。 (回3 2 従来の表示案子 (回3 2 従来の表示案子 (回3 2 従来の表示案子 (回3 3 本発明の実施の (回3 3 本発明の実施の (回3 3 本発明の実施の (回3 3 本発明の実施の

[0039]

【発明の効果】以上述べたように本発明によれば、核晶中に高分子を配向させて固定することにより、SSFL C特有のメモリー性を生かした大容量大画面表示を実現することができるようになった。本発明を用いれば、容易に大容量大画面の表示素子を作製することが出来る。CAD、BWS情末、野外表示装置など用途は多彩である。

【図面の制甲な原明】

10

[図1] 本発明の表示素子の新面を示す概念図である。

- (a) 上差板から下基板への電影印加時の動作状態を 示す条子概念図である。
- (b) 下基板から上基板への電界印加時の動作状態を 示す素子概念図である。

【図2】従来の表示集子の新面を示す概念図である。

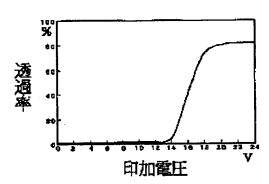
- (B) 上海板から下温板への電界印加時の動作状態を 示す素子概念因である。
- (b) 下基板から上基板への電界印加時の動作状態を 示す素子観念図である。

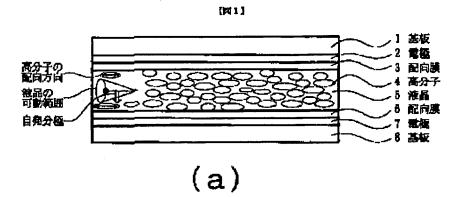
【図 3】本発明の実施例 1 における電気光学特性を示す 図である。

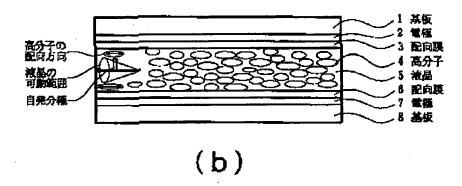
[符号の説明]

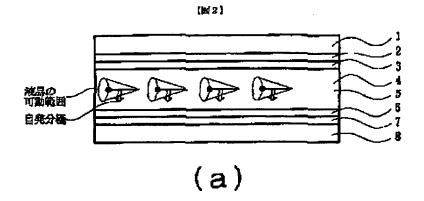
- 1 茶紙
- 2 電機
- 3 配向属
- 4 高分子
- 5 液晶
- 8 配向戦
- 207 電板
 - 8 346

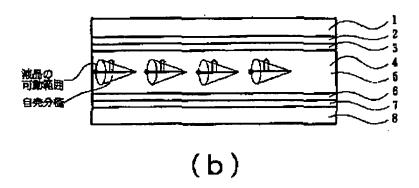
[图3]











This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.